

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. május 23 – május 29.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Mikroszkóp beállítás, felkészülés a heti mérésekre VG	Gubicza Jenő 2 db Ag minta polírozott szemcseméret mérés VG	Sziráki Laura Sn_Fe-Ni bevonat pepton hatás vizsgálata ETD, BSED, FIB VG	Kovács Zsolt csavart amorf minták töretfelülete, csúszásvonalak ETD VG	Ratter Kitti Ag minta EBSD DZ, RK		
9							
10							
11							
12							
13	Standard mintákkal EDX mérések hitelesítése VG, HK	Kiss Éva polimer nanorészecske méreteloszlás ETD vizsgálat VG	Kern Zoltán 2 otolit minta mérése ETD, BSED FIB, VG, RK	TEM mintakészítés gyakorlás RK, DZ	Ungár Tamás TEM mintakészítés RK, DZ		
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ
HK
RK
VG

Dankházi Zoltán
Havancsák Károly
Ratter Kitti
Varga Gábor